



UNIVERSITA' DEGLI STUDI di MESSINA  
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale  
Contrada Di Dio, 98166 - Messina (ITALIA)



## AVVISO SECONDA SEDUTA PUBBLICA

Procedura aperta suddivisa in 2 lotti: **LOTTO 1: MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE (FEG SEM) AMBIENTALE CIG: 5852762BFB** e **LOTTO 2: CENTRO LAVORO FRICTION STIR WELDING CIG: 5852786FC8** da acquistare nell'ambito del Progetto INTEP "Innovazione Tecnologica e di Processo per il settore manifatturiero" a valere sulle risorse del P.O. FESR 2007/2013 – linea d'intervento 4.1.2.A

In relazione alla suddetta procedura, si comunica che l'inizio delle operazioni di gara, in seconda seduta pubblica, si terrà giorno **03 novembre 2014 alle ore 15.30** presso i locali della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale sita in Contrada di Dio snc 98166 Messina, BLOCCO C 9° piano.



**Il Responsabile del Procedimento**

*Dot.ssa Tiziana Crisafulli*